DERWENT-ACC-NO: <SPAN CLASS=HitTerm... Page 1 of 2

ISR of doc. of affect in post

DERWENT-

1986-269428

ACC-NO:

DERWENT-

198641

WEEK:

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Catalyst for quickly producing water for oxygen and hydrogen - supported on active

metal carrier to give gas contg. specific amt. of water

PATENT-ASSIGNEE: NIPPON SANSO KK[NIIO]

PRIORITY-DATA: 1985JP-0037096 (February 26, 1985)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

<u>JP 61197404</u> A September 1, 1986 N/A

005

N/A C01B 005/00

JP 92069084 B November 5, 1992 N/A

004

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 61197404A N/A

1985JP-0037096 February 26, 1985

JP 92069084B N/A

1985JP-0037096 February 26, 1985

JP 92069084B Based on

JP 61197404

N/A

INT-CL (IPC): C01B005/00, G01N027/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 61197404A

BASIC-ABSTRACT:

O2 and H2 reacting catalyst is filled into reactor into which gas contg. O2 gas and H2 gas at chemically stoichiometrical rate is fed. Catalyst constitutes active metal on carrier having small specific surface or water-repellent carrier.

USE/ADVANTAGE - Gas contg. specific amt. of water can be speedily obtd.

CHOSEN-

DRAWING:

Dwg.0/2

TITLE-TERMS:

CATALYST QUICK PRODUCE WATER OXYGEN HYDROGEN SUPPORT

ACTIVE METAL CARRY GAS CONTAIN SPECIFIC AMOUNT WATER

DERWENT-CLASS: E36 J04

CPI-CODES:

E31-A05; J04-E02; N06;

CHEMICAL-

Chemical Indexing M3 *01* Fragmentation Code C101 C108 C550 C730 C800

http://127.0.0.1:4343/eas20021212182259372.tmp?text_font=Courier&text_size=12&bg_co... 12/12/02

'DERWENT-ACC-NO: <SPAN CLASS=HitTerm... Page 2 of 2

CODES:

C801 C802 C804 C805 C807 M411 M424 M720 M740 M903 M910 N282 N309

N362 N441

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: ; 1532S ; 1740P ; 1779S

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1986-116779

DOCUMENT-IDENTIFIER: <SPAN CLASS=Hi... Page 1 of 1

PAT-NO: JP361197404A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61197404 A

APPARATUS FOR GENERATION OF GAS HAVING SPECIFIC

TITLE: WATER CONTENT

PUBN-DATE: September 1, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NOMURA, MICHIAKI NAKAMURA, KOJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NIPPON SANSO KK N/A

APPL-NO: JP60037096

APPL-DATE: February 26, 1985

INT-CL (IPC): C01B005/00

US-CL-CURRENT: <u>502/439</u>

ABSTRACT:

PURPOSE: To produce a gas having a specific water-content, quickly, by supporting an active metal on a carrier having small specific surface area and using the product as an oxygen-hydrogen reaction catalyst to be filled in a reactor for producing water from H2 and O2.

CONSTITUTION: A mixed gas obtained by adding specific amounts of H2 and O2 to nitrogen gas is filled in a bomb 1, and introduced through the drying cylinder 2, the pressure reducing valve 3, the flow control valve 4 and the flow meter 5 into the reactor 6 filled with the catalyst 10 obtained by supporting an active metal on a carrier having small specific surface area or on a hydropho bic carrier. The carrier having small specific surface area is e.g. glass fiber, quartz wool, etc., and the hydrophobic carrier is e.g. Teflon, polystyrene, fluorocarbon, etc. The active metal is e.g. Pt, Pd, etc. A gas having a specific watercontent can be produced quickly at a low cost, using a reactor maintained at normal temperature.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 197404

@Int_Cl.4

19代 理 人

識別記号

庁内整理番号

個公開 昭和61年(1986)9月1日

5/00 C 01 B

6750-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

所定水分含有ガス発生装置 ❷発明の名称

> 頤 昭60-37096 ②特

願 昭60(1985)2月26日 22出

三千昭 ⑫発 明 者 野村

東京都大田区池上8-21-5

幸司 砂発 明 者

横浜市港北区下田町5-7-1-406 東京都港区西新橋1丁目16番7号

日本酸素株式会社 ⑪出 願 人 弁理士 木戸 伝一郎

外2名

1. 発明の名称

所定水分含有ガス発生装置

2. 特許請求の範囲

- 1. 所望する水分量を得るに必要な化学量論の 酸素ガスと水素ガスを含有するガスを、酸素・水 素反応触媒を充塡した反応器に導入し、触媒反応 により水分を生成せしめて所定量の水分を含む加 湿ガスを得るようにした所定水分含有ガス発生装 置において、前記触媒を比表面積の小さい担休又 は疎水性担体に活性金属を担持させて構成したこ とを特徴とする所定水分含有ガス発生装置。
- 2. 前記比表面積の小さい担体がガラス繊維。 クウォーツウールであることを特徴とする特許請 求の範囲第1項記載の所定水分含有ガス発生装置。

- 3. 前記疎水性担体がテフロン。ポリスチレン。 フッ化炭素,スチレンジピニルペンゼン共重合体 等の疎水性高分子材料であることを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の所定水分含有ガス発生
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は水分計の較正用、鉄鋼の酸化速元試験 用、焼鈍炉への供給用、食品の乾燥防止用、その 他種々の水分管理に使用するための所定水分含有 ガス発生装置に関し、詳しくは、酸素ガス(02) と水素ガス(Hz)からなる混合ガス、又はそれら を不活性ガス中に含有してなる混合ガスを酸素・ 水素触媒を充塡した反応器に導入し、跋触媒によ り前記OzとHzが反応して水分が生じて前記混合ガ スが加湿されるようにした装置に関する。

(従来の技術)

例えば、プラントの制御又はガスの純度管理のためガス中の水分を測定する場合には水分計が使用されるが、正確な測定値を得るためには事前に該水分計自体の較正を行なうことが不可欠である。これは通常予め所定の水分濃度のガスが充塡されたポンペから少量づつ該ガスを取り出して水分計に入れ較正する方法によっていた。

しかし、水は腐食性、吸着性が強く、かつ構成 も高いことから、ポンペ内のガス中の水分濃度は 程時変化してしまい正確な較正をする上で好まし くない。このようなことから、近時手軽に所定量 の水分を含有するガスを発生するものとして、所 望量の02とH2を含む混合ガスを作り、含有する02

の高温に一定温度で保持するものである。

上記構成において、ボンベ1 内のの混合かる。協量調節弁4で所定圧力、所定及応器6 内に導入される。該反応路器6 内では混合がス中のルと02 が触媒の作用してを別したのでは混合がス中のルとことが外を生成ので、ボンベ内のル。02 を所定はの水分を生成ので、ボンベ内のル。02 を所定ので、ボンベ内のル。02 を所定ので、ボンベ内のル。02 を所定のがりのでは、ボンベウのルを含するで、ボンベウのルを含するで、ボンベウのルを含するで、ボンベウの水分をで、が得られる。従って上記化を浸をでは、当時を混合を割合を適合で、たいかの水分をであるから混合を割合をである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、前記従来の所定水分含有ガス発生装置

本発明者は上記実情に鑑みて種々考究した結果、 従来の所定水分含有ガス発生装置では、反応器内 の触媒の担体として一般に反応速度や活性化エネ ルギーの点、及び市販品としての安価性を考慮し て多孔質の活性アルミナ・シリカアルミナ・シリカアルミナ・シリカアルミナ・シリカアルミナ・シリカアルミナ・シリカアルミナ・シリカアルミナ・シリカアルミナ・シリカアルミナ・スト した水分を吸着したり、あるいは担体中に吸着している水分が離脱して余計に加湿してしまうことがあり、これを防止するために反応器 6 内を 3 O O ~ 4 O O での範囲で一定の温度に保持しなければならないことを見い出した。

本発明は上記知見により前記不都合を解決し、 従来より迅速に所定水分含有ガスを発生し得る装 となり、

(問題点を解決するための手段)

構成部分には同一符号が付してある。

即ち、所定水分含有ガス発生装置は、ガスボンペ1に充填された窒素ガスに所望量の Hz , 0z を含む混合ガスを、乾燥筒 2 , 減圧弁 3 , 流量調節弁4 , 流量計 5 を軽て反応器 6 内に導入するように構成されている。そして、この反応器 6 内には比表面積の小さい担体又は疎水性担体に活性金属を担持させた触媒 1 0 が充填されている。

このように本実施例に係る所定水分含有ガス発生装置は第2図に係る従来装置と比べて明らかな如く、電気ヒータ及び温度調節計を有しない。

反応器 6 に充塡される前記比表面積の小さい触 媒担体としては、活性アルミナよりはるかに比表 面積の小さい担体で、例えばガラス繊維、石英ガ ラス繊維、グラスウール、クウォーツウール等の 定水分含有ガス発生装置において、前記触媒を比 表面積の小さい担体又は疎水性担体に活性金属を 担持させて構成したことを特徴とするものである。 (作 凡)

本発明に係る所定水分含有ガス発生装置によると、反応器内の触媒の担体は比表面積の小さい、担体、又は疎水性担体なので水分の吸着がほとんどなく、これに伴って吸着水分の離脱もない。従って、路内で生じた水分は全量が残余ガスの加湿に使用され、速かに所定量の水分含有ガスが得られる。なお表面積の減少による反応速度の減少は、ほとんど無視し得るものであった。

(実施例)

第1図は本発明の実施例を示す所定水分含有ガス発生装置のフローシートで、図中第2図と同一

非多孔質で繊維状の材料が用いられる。また、酸水性担体としてはテフロン、ポリスチレン・フッ化炭素((CF)n)、スチレンジピニルペンゼン共重合体(SDBC)等の疎水性高分子材料が用いられる。なお、疎水性担体を繊維状化したものは比衷面積が小さくなるので、より効果的である。

さらに、担体に担持させる活性金属としてはHe と 02 の反応を活性化させる任意の金属で、例えば 白金(Pt)・バラジウム(Pd)であり、これらは 常温でもHe と 02 の反応を促進する。そのほかの活 性金属としては酸化綱・酸化ニッケルが使用でき るが、これらの場合には必要に応じ所定の温度下 で He と 02 の反応を促進する。

次に、第1図に示される本実施例に係る所定水 分含有ガス発生装置と、第2図に示される従来装 職とにおいて、共に反応器6でH2と02を反応させて100ppm の水分濃度とし、これが実際に10 Oppm 水分として反応器6から出てくる迄の時間 を測定し比較した。

なお、この際の条件は次の通りとした。

- 条件 1 . 第 2 図の反応器 6 内には活性アルミナ担 持 0 . 5 wt % パラジウム kb 媒 5 g を使用し、 反応器 6 内は 3 0 0 でで一定とする。
- 条件 2 . 第 1 図の反応器 6 内には、 0 . 2 規定の 塩酸に塩化パラジウム(PdCtz)を溶解し、 液温を 8 0 ℃保持した状態でのクウォーツ ウールを浸し、ついでクウォーツウールを 取り出して 1 2 0 ℃で充分を燥した後、水 葉選元を 3 0 0 ℃で 2 時間して得た触媒 5 まを使用する。また、反応器 6 内は常温と

鉄鋼の酸化還元試験用、食品の乾燥防止用等種々の気体中の含有水分管理に使用できることは言う 迄もない。

〔発明の効果〕

本発明に係る所定水分含有ガス発生装置は、

- (1) 所定機の水分含有ガスが従来よりはるかに早く得られるので迅速な水分管理に好適であり、 例えば水分計の較正などに使用して実施効果が 大きい。
- (2) また、従来より早く所定量の水分含有ガスが 得られるのでH2, O2の混合原料ガスの使用量が 減少でき経済的である。
- (3) 反応器内は常温で良く、また反応器内の温度はある程度変化しても得られる水分含有ガスは変らないので、従来の如き電気ヒータ及び特徴

する。

条件3. 第1図。第2図の反応器6へのガス流程 は3 N 1 / n in と する。

以上の結果、所定の100ppmの水分含有ガスが得られる迄の時間は、本実施例装置で約10分、 従来装置で2時間であり、大幅に短縮された。また、本実施例装置では反応器内の温度が変化して も上記時間及び水分盤に変化はなかった。

なお本実施例では、Haと 02 を同一のポンペに起合した例を示したので、得られる水分含有ガス中の水分量は上記 Ha 、 02 の割合により決ってしまうが、Ha 、 02 を別々のポンペに充塡し、それぞれからの流量を適宜変更することにより任意の所定水分含有ガスを発生させることができる。また、本実施例は主に水分計の較正の用途で説明したが、

な温度調節計が不要で、構成が簡単になると共 に安価に製造でき実用性が大きい。なお、電気 ヒータがないので電気代も不要になるという長 所もある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る所定水分含有ガス発生装置の一実施例を示すフローシート、第2図は従来の所定水分含有ガス発生装置のフローシートである。

1 ··· ポンペ 2 ··· 乾燥筒 3 ··· 減圧弁
4 ··· 流量調節弁 5 ··· 流過計 6 ··· 石英ガラ
ス 1 0 ··· 触媒



